

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0255842
Autore	Chen, Yiqing
Titolo	Polishing of Diamond Materials : Mechanisms, Modeling and Implementation / Yiqing Chen, Liangchi Zhang
Pubbl/distr/stampa	London, : Springer, 2013
Descrizione fisica	XI, 174 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone)	Zhang, Liangchi
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia